Simulation and Analysis of Gas Flow Field in Metallic Solution Atomizer

Yifan Ma, Zhaoming Zhang

College of Aerospace Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing Jiangsu Email: myf_nuaa@163.com

Received: Jun. 2nd, 2017; accepted: Jun. 18th, 2017; published: Jun. 21st, 2017

Abstract

Based on a vertical loop slot atomizer, Catia was used to establish the solid model. The grid was divided by ICEM. Fluent was used to simulate the flow field. The flow field characteristics of the gas flowing through the atomizer and the characteristics of the jet spraying out from the atomization nozzle of the atomizer were studied. It was found that there were vortices in the flow inside the atomizer. After ejecting from the atomizer nozzle, the jet appeared in the shape of a hollow double cone and there was a rotation. Along the ejecting direction, the flow rate of the jet decreased and the width of the jet increased. Through the calculation and analysis of the flow field of the atomizer, it provides the basis for improving the atomization performance of the atomizer.

Keywords

Metallic Solution, Atomizer, Jet, Numerical Simulation

金属溶液雾化器中气体流场的计算模拟与分析

马依凡,张召明

南京航空航天大学航空宇航学院,江苏南京 Email: myf_nuaa@163.com

收稿日期: 2017年6月2日; 录用日期: 2017年6月18日; 发布日期: 2017年6月21日

摘要

本文基于一种旋涡环缝式雾化器,采用Catia建立实体模型,ICEM对模型进行网格划分,Fluent进行对 气流流场的数值模拟计算,研究了气体流过雾化器内部的流动过程以及气流从雾化器环缝喷嘴喷出后的 射流流场特性。研究发现气流在雾化器内部的流动存在漩涡,从雾化器环缝喷嘴喷出后,射流呈空心的 对顶气锥形态,且存在一个旋度。沿喷射方向,射流流速逐渐减小,射流宽度增加。通过对雾化器流场的计算模拟分析,可以为改进该雾化器雾化性能提供依据。

关键词

金属溶液,雾化器,射流,数值模拟

Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CC 0 Open Access

1. 引言

随着现代粉末冶金技术的发展和相关新兴产品的产业化,高性能的合金粉末被越来越广泛地应用于 金属注射成形、热喷涂、电子表面贴装等领域[1],这就要求金属粉末必须向着具备微细、高纯度、球形 度高、粉末粒度可控、低成本等方面发展[2]。当代材料科学和工程技术研究领域高度关注粉末冶金技术 的研究和发展。

雾化法制备粉末适用于多种金属及合金粉末,是制备金属粉末最主要的方法,据统计,当今世界粉 末总量的 80%是雾化法生产的,其中 30%~50%是气雾法制取的[3]。气雾法的过程是用高速气流冲击金 属或合金液体,使其破碎成小液滴,随后冷却冷凝成粉末[3]。其关键技术是设计合理的气体喷嘴结构, 研究气体和金属液体的耦合作用,使气流的动能更充分地作用于液体表面,以提高雾化效率和金属粉末 的质量。

国内外学者对雾化器进行了大量的研究,开发了多种新型雾化器结构[4],如层流雾化技术、超声紧 耦合雾化技术、热气体雾化技术等[5]。主要分为限制式和非限制式。非限制式的雾化器工作时,金属或 合金溶液从漏包流出后靠重力自由下落到雾化介质相遇点[6],制取高质量的微细金属粉末是现阶段雾化 工艺的主要目标和发展方向,对于某种旋涡环缝式雾化器,现有技术和实际生产需要之间形成了一定的 差距,因此本文基于此种结构的雾化器,计算模拟了气流流动过程,总结其内部流动和环缝出口射流的 流动特点,可以为提高该雾化器雾化性能提供依据。

2. 计算模型和方法

本文采用某种典型结构的旋涡环缝式雾化器,其结构透视图如图 1 所示,内部气流管道用红色高亮显示,从图 1 截面 A 处切割雾化器模型,得到截面图如图 2。雾化器由四部分拼合而成,空腔是由上中心锥体和下中心锥体组成。雾化器工作状态时,气流的大致流动过程为:气体从两个直管道入口流入雾化器,先后流经一个圆环形管道,四个相对于空腔对称切向布置的斜管道,进入由上下中心椎体构成的环形空腔,在空腔的收缩段被压缩,最后从环状缝隙喷嘴高速喷出。当有高温金属溶液从引流管流出,立即被从喷嘴喷出的高速射流冲击雾化成粉末。雾化器的环状出口缝隙为 0.4 mm,气体出口的喷射顶角为 30°,入口直管道直径 12 mm,流经斜管道直径 10 mm。

模型截面 A 处的网格如图 3 所示,计算域选择圆柱形,计算域上边界距离模型的环缝喷口上方 31 mm, 下边界距离模型的环缝喷口下方 62 mm,计算域的底面半径为 210 mm。气体以 25 L/min 的总流量从两 个直管入口流入雾化器,入口边界条件为质量流量入口,计算域上下边界均为压力出口条件,压强为



Figure 1. Perspective of atomizer structure 图 1 雾化器结构透视图



Figure 2. Sectional drawing of section A 图 2. 截面 A 截面图



Figure 3. The grid of section A 图 3. 截面 A 网格

96,700 Pa, 计算域侧面为壁面边界条件。用 ICEM 软件划分三维非结构网格, 网格数量为 2,087,361, 雾 化器内部网格加密, 为了研究雾化器喷嘴处的射流特性, 因此进一步加密雾化器喷嘴附近的网格。

本文暂不考虑金属溶液的加入,研究只充入气体时,雾化器内外的气流流场特点,模拟只有气体的 单相流动,而且暂不考虑热传导作用,温度恒定为 300 K。本文用定常方法求解雾化器的气流流场,数 值计算采用流体力学软件 Fluent。气体采用 Fluent 数据库的理想气体,由于气体密度较小,质量较轻, 求解过程中不考虑气体的重力。方程中压力速度耦合方法采用基于 SIMPLE 的隐式算法,迭代步数为 25,000 步,本文选用的湍流模型为 k-omega 两方程的 SST 格式,其方程为:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho k u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial\left(\Gamma_k \frac{\partial k}{\partial x_i}\right)}{\partial x_i} + G_k - Y_k + S_k$$
(1)

$$\frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\omega u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial\left(\Gamma_{\omega}\frac{\partial\omega}{\partial x_i}\right)}{\partial x_i} + G_{\omega} - Y_{\omega} + S_{\omega}$$
(2)

其中, Γ_k 和 Γ_ω 分别是 k和 ω 的有效扩散项, G_k 和 G_ω 分别是由层流速度梯度和 ω 方程而产生的湍动能, Y_k 和 Y_ω 分别是 k和 ω 的发散项, S_k 和 S_ω 由用户自定义。

3. 数值计算结果与分析

3.1. 内部管路流场

计算三维模型所得结果,截取雾化器内管道剖面,即图1所示剖面B处,此剖面处的内部气流流场 流线局部放大图(从下往上视角)如图4所示,截面A处气流流场流线及压强局部放大图如图5所示,压力单位为Pa。对比两幅图,观察气流流动过程。

气流从一个直管入口进入后分两股气流,分别沿着环形管道流入最近的两个斜管道。其中,一股气流几乎全部流入与直管平行的斜管道,另一股气流大部分流入与直管垂直的斜管道,一小部分沿着环形管道继续向下流动,最终与另一个入口的气流一起流入下一个斜管道。另一个入口的气流流动特点相同。 管道内局部气流拐弯处有漩涡存在,会产生气流能量损失。直管入口处的气流平均速度约为 39.4 m/s,斜管出口将要流入空腔处即图 4 中 C 截面处的气流平均速度约为 23.6 m/s。随后,斜管道中流出的四股气流都大致从切向汇入环形空腔,由于空腔内壁的约束作用,气流先沿空腔内壁做圆周运动,然后在空腔内做逆时针漩涡流动,内部有少量漩涡,最后气流经过空腔的收缩段逐渐加速从环缝喷嘴加速喷出形成射流。

雾化器是将高压气体的动能转化为金属的表面能的换能装置[7],撞击金属液流的射流动能越大,能



Figure 4. The internal airflow stream at the cross-section of the atomizer **图 4.** 雾化器内管道剖面处的内部气流流线局部放大图

增加金属液流的破碎程度,雾化后能获得较细的金属粉末[8]。所以要尽可能减小气流在雾化器内部流动时的流动损失。内部管道越多,拐弯越急,能量损失越大[9]。管道内壁的加工粗糙度越大,摩擦阻力越大。因此,可以在环状管道和斜管道连接处通过加工使之平缓过渡或倒角,来减少气流拐弯时漩涡的产生,从而更充分利用气流的动能,保证雾化效果。雾化器加工时尽量使内管道表面光滑。

3.2. 喷嘴外流场

气流从雾化器环缝喷嘴喷出后,呈一空心的对顶气锥[10],见图 6,且存在从下往上看逆时针的旋度,流体介质任意一个微团的运动轨迹是一条空间锥螺旋线,这个旋转强度越高,越有利于雾化[11]。在颈缩处存在一个负压区,颈缩区域即为有效雾化区,颈缩处直径为 11 mm。取颈缩处的截面,该处射流流场流线图如图 7,可以清晰地看到一个逆时针的漩涡。喷嘴处气流流速较大,静压较小,对周围的空气产生



Figure 5. The airflow stream and pressure at section A 图 5. 截面 A 处气流流场流线及压强局部放大图



Figure 6. The morphological diagram of the hollow double cone 图 6. 空心对顶气锥形态示意图



Figure 7. Streamlines of the necking 图 7. 颈缩处气流流线图

卷吸作用[12],雾化器上方与下方气流均趋向于与速度高的喷嘴附近的射流汇聚[13],射流微团与周围气流微团进行质量和动量交换,使射流质量和宽度增加,射流速度沿喷射方向逐渐减小,喷嘴处气流最大流速为 247 m·s⁻¹,颈缩处最大流速约为 150 m·s⁻¹,到计算边界出口处射流最大速度约为 96 m·s⁻¹,射流形态呈向周围扩张的流动场[14][15]。

4. 结论

经过对雾化器流场的数值模拟与分析,可以得出如下结论:

1) 气流在雾化器内部的流动存在漩涡,使气流的动能损失,可以通过加工平缓过渡或倒角的方法更充分地利用气流的动能。

2) 气流从雾化器环缝喷嘴喷出后,呈空心的对顶气锥形态,且存在从下往上看逆时针的旋度。

3) 射流流速沿喷射方向逐渐减小,形成向周围扩张的流动场。

通过本文对某型号雾化器流场的计算模拟分析,可以为改进该雾化器雾化性能提供依据。

致 谢

这篇论文得以顺利完成,并不是我一个人的努力,离不开我的指导老师的亲切关怀和悉心指导。从 研究开始到结束,期间碰到了不少困难,都是指导老师及时给我指明方向,给我鼓励,从中我学到了很 多新的知识和看问题的方式方法。

感谢我的朋友、室友、父母给予我的帮助和鼓励,感谢南京航空航天大学给我一个良好的科研环境, 谢谢!

参考文献 (References)

[1] 刘文胜, 彭芬, 马运柱, 等. 气雾化法制备金属粉末的研究进展[J]. 材料导报, 2009, 23(3): 53-57.

[2] 王建军. 中国雾化制粉技术现状简介[J]. 粉末冶金工业, 2016, 26(5): 1-4.

[3] 于朝清, 徐永红, 章应, 等. 金属雾化制粉技术现状[J]. 电工材料, 2010(2): 9-12.

[4] 梁荣, 党新安, 赵小娟, 等. 微细金属粉末雾化喷嘴的设计进展[J]. 有色金属工程, 2008, 60(1): 36-40.

[5] 李清泉, 欧阳通, 麻润海, 等. 气雾化微细金属粉末的生产工艺研究[J]. 粉末冶金技术, 1996, 14(3): 181-188.

[6] 陈仕奇,黄伯云.金属粉末气体雾化制备技术的研究现状与进展[J].粉末冶金材料科学与工程,2003,22(3):

297-302.

- [7] 刘福平. 旋涡环缝式雾化器设计参数的研究[J]. 粉末冶金技术, 2011, 29(5): 339-343.
- [8] 刘福平,杨凯珍,刘凤美.环孔雾化器出口气体射流结构参数的研究[J]. 粉末冶金技术, 2009, 27(4): 255-258.
- [9] 李富成. 流体力学及流体机械[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1980.
- [10] Chen, S., Zhou, N. and Yin, Z. (1996) Fluid Kinetics Principle and Design Criteria of Atomizer. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 3, 108-112.
- [11] 陈世柱. 气雾喷粉管路及喷嘴设计原则[J]. 轻金属, 1998(4): 56-59.
- [12] 沈军, 蒋祖龄. 气体雾化过程的增压与吸动现象[J]. 粉末冶金技术, 1994(1): 15-17.
- [13] Si, C.R., Zhang, X.J., Wang, J.B., et al. (2014) Design and Evaluation of a Laval-Type Supersonic Atomizer for Low-Pressure Gas Atomization of Molten Metals. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials, 21, 627-635. <u>https://doi.org/10.1007/s12613-014-0951-4</u>
- [14] Chen, G., Yang, X., Bin, S.U., et al. (2014) Criterion of Gas and Solid Dual-Phase Flow Atomization Crash in Molten Metal. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 24, 208-216.
- [15] Yang, L., Yang, G. and Zhou, Y. (1995) Theoretical Discussion on Unsteady Flow of Fluid during Metal Atomization. Acta Metallurgica Sinica, 8, 65-71.

Hans汉斯

期刊投稿者将享受如下服务:

- 1. 投稿前咨询服务 (QQ、微信、邮箱皆可)
- 2. 为您匹配最合适的期刊
- 3. 24 小时以内解答您的所有疑问
- 4. 友好的在线投稿界面
- 5. 专业的同行评审
- 6. 知网检索
- 7. 全网络覆盖式推广您的研究

投稿请点击: <u>http://www.hanspub.org/Submission.aspx</u> 期刊邮箱: <u>ijfd@hanspub.org</u>